

令和5年11月13日

職員各位

専門研修委員会

令和5年度技術職員専門研修の実施について（通知）
KEK Professional training course for technical and engineering staff

令和5年度技術職員専門研修（英文ライティング研修）を以下のとおり実施いたします。

1. 概要

この研修はこれから英文を書いてみようとする人が対象です。

装置などの使用方法などのマニュアルを英文で書けるようになるための練習を行います。

聴講形式でなく実習形式の研修となります。

今まで英文を書いた経験がなくても、書いてみようとする意欲がある方を対象として、簡単なレベルから始めていきます。

（この研修は、令和4年度に行われました研修と同レベルの研修を予定しています。）

研修の詳細については、下記の開催案内参照してください。

(<https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/>)

2. 研修日程（全9回：全て月曜日16～17時）

| | | |
|------|----|-------------|
| 令和6年 | 1月 | 15日・22日・29日 |
| | 2月 | 5日・19日・26日 |
| | 3月 | 11日・18日・25日 |

（講師の都合等により変更がある場合があります。）

3. 研修場所

Zoom(または Teams)によるリモート開催

4. 担当講師

共通基盤研究施設 放射線科学センター 中村 一 氏

5. 対象者

技術職員のうち、主幹もしくはグループリーダーの了承を得た者

「英文ライティング研修」受講申込書に必要事項を記入の上、主幹もしくはグループリーダーのサインをもらって提出ください。

受講申込書：<https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/> 開催案内参照

6. 定員

定員 5 名程度 定員を超えた場合は選考することがあります。

7. 募集期間

令和 5 年 1 1 月 1 3 日 (月) ～ 1 2 月 8 日 (金)

8. 申し込み先・担当職員連絡先

専門研修委員：加速器研究施設 南茂今朝雄 (PHS : 4306)

メールアドレス：s-kenshuu2023@ml.post.kek.jp